FINGERPRINT DETECTING METHOD				
Patent Number:	JP5168610			
Publication date:	1993-07-02			
	KAWAAI YOSHIHIRO; others: 01			
Applicant(s):	KAWATETSU TECHNO RES CORP			
Requested Patent:	<u>JP5168610</u>			
Application Number:	JP19910338340 19911220			
Priority Number(s):				
IPC Classification:	A61B5/117			
EC Classification:				
Equivalents:				
Abstract				
image information be displaying an image location of a fingerpr CONSTITUTION:The and by an infrared-raimage information is wavelength absorbe information of the ter both thermal image inumerical data is open	ute a detection by non-contact and a stable detection, and to improve workability by converting thermal efore irradiation of a projected light and after the irradiation stored in advance to an electric signal, obtained by operating a difference of two-dimensional temperature distributions and specifying a intraised line. e examined specimen surface 1 containing a latent fingerprint 2 is irradiated with a lamp light source 5, ay camera 4, a temperature distribution is detected through an infrared-ray transmission filter 3, and its stored in a memory device 8 through an image arithmetic unit 6. Subsequently, by irradiating light of d by an organic substance such as water, fat, etc., contained in a fingerprint component, thermal image mperature distribution of the examined body 1 is stored in the memory device 8. Next, with respect to information converted to numerical values as gradation information and stored, a difference of both erated in the image arithmetic unit 6, and displayed on a display 9 for connecting isothermal parts, by fingerprint raised line is specified.			

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-168610

(43)公開日 平成5年(1993)7月2日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
A 6 1 B 5/117			•	
// G06F 15/62	460	9071-5L		
		8932-4C	A 6 1 B 5/10	3 2 2

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

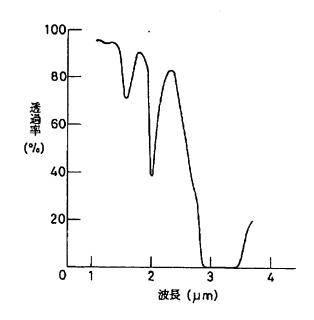
(21)出願番号	特顧平3-338340	(71)出願人 000200264		
		川鉄テクノリサーチ株式会社		
(22)出願日	平成3年(1991)12月20日	東京都千代田区内幸町2丁目2番3号		
		(72)発明者 川相 吉弘		
		千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社第		
		3別館内		
		(72)発明者 田原 紘一		
		千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社第		
		3別館内		
		(74)代理人 弁理士 小杉 佳男 (外1名)		
		•		
		•		

(54) 【発明の名称】 指紋検出方法

(57)【要約】

【目的】指紋を検出する際に、検体に直接触れずに、非接触で検出する。作業者の個人差に関係なく一定品質の指紋を検出する。

【構成】検体の表面温度を測定し熱画像情報として記憶する。指紋成分中に含まれる水分または脂肪分などの有機物質の量によって吸収特性が変化する領域の波長の光を一定時間投射した後これをカットし、その時の検体表面の温度を測定して熱画像情報としてとらえる。予め記憶しておいた投射光を照射する前の熱画像情報と、投射光を照射した後の熱画像情報とを電気信号に変換し、2次元温度分布の差を演算し、演算した結果得られる画像を表示することにより指紋隆線の所在を特定する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 潜在指紋を含む検体に光源から光を照射 し、得られる指紋像を演算処理して指紋を検出する光学 的指紋検出方法において、

予め前記検体の表面温度を測定して熱画像情報として記 憶し、

次に該検体に対して指紋成分中に含まれる水分または有 機物質の量によって吸収特性が変化する領域の波長の光 を一定時間投射した後該投射光をカットし、その時の該 検体表面の温度を測定し熱画像情報としてとらえ、

予め測定し記憶しておいた投射光照射前の熱画像情報 と、投射光を照射した後の熱画像情報とを電気信号に変 換し、2次元温度分布の差を演算し、演算した結果得ら れる画像を表示することにより指紋隆線の所在を特定す ることを特徴とする指紋検出方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、鑑識技術分野におい て、指紋を含む検体から潜在指紋を光学的に検出する技 術に関する。

[0002]

【従来の技術】現在の潜在指紋検出方法には、アルミニ ウムや石松子などの微粉末を指紋成分中の水分または脂 肪分に付着させて検体と粉末との色調差を利用する固体 法、指紋成分中に含まれるアミノ酸や塩分に化学薬品を 反応させ呈色させる液体法、指紋成分中の脂肪分にヨウ 素ガスを反応させ呈色させる方法や国際公開W085-00963号公報に示されるようなシアノアクリレート ガスで指紋隆線部を固着化させ、さらには白色化させる 方法などに代表される気体法がある。

【0003】多くの検体についてはこれらの方法を用い ることにより検出が可能であるが、表面に複雑な模様の ある紙幣、新建材のように表面に高分子被膜が施されて いて指紋の付着しにくいもの、あるいは感熱紙や水溶紙 など熱や水に弱い特殊紙など最近では従来法の適用だけ では検出の難しい例が多く見られるようになってきた。

【0004】以上の欠点を補う方法として、高出力、単 色光照射により生ずる蛍光を利用する方法、通常はレー ザ法が、例えば次の文献 (1) に提案されている。

(1) E. R. Menzel: Identifica 40 供するものである。 tion News, International A ssociation for Identifica tion, Vol. 33, No. 9 (Septembe r 1983)

このレーザ法では、指紋隆線からの発光を強調するため に蛍光性を有する色素溶液に接触させたり、化学処理に より蛍光性を増すなどの処理を行う。これらは、一般に 前処理または事前処理と呼ばれており、例えば特開昭6 1-154537号公報に見られるような手法や、次の た方法などが提案されている。

D. W. Herod, E. R. Menze (2) 1:"Laser Detection of Lat ent Fingerprints: Ninhydri n Followed by Zinc Chlori de", Journal of Forensic S cience, JFSCA, Vol. 27, No. 3, p513-518 (July 1982)

(3) V. R. Salares, C. R. Eves, 10 P. R. Carey: "On the Detecti on of Fingerprint by Lase r Exited Luminescence", Fo rensic Science Internatio nal, Vol. 14, p229 (1979)

しかしながら上記のような検出手法では、粉末を直接検 体に塗布するため必要以上に粉末が付着し潜在指紋が壊 されたり、検出液を直接検体にかけるため潜在指紋が流 されたりする恐れがあるので、検体に非接触で指紋を検 出できる手法の実現が望まれている。加えて、粉末や検 20 出液を塗布する作業において作業者の個人差により検出 される指紋の品質に差があるのも事実である。

【0005】また鑑識技術以外の分野において、例えば 特開昭60-213854号公報や特開昭61-952 2 1 号公報に示されるような赤外線を用いて構造物やタ イルなどの中の欠陥を測定する方法なども教示されてい るが、しかし、これらの技術は被測定物内部の欠陥箇所 や剥離箇所を特定するための技術であって2次元的な被 測定物表面の付着物質などについての情報を得ようとす るものではない。

30 [0006]

【発明が解決しようとする問題点】本発明は、例えば赤 外線のような、指紋成分中の水分または脂肪分などの有 機物質が吸収を起こす領域の波長の光を照射し、その時 生じる表面の温度変化を測定することにより潜在指紋の 所在を特定することを実現したものである。本発明は、 前述の欠点に鑑みて、従来行われている指紋検出方法の ような検体に直接触れるのではなく、非接触での検出方 法を実現したもので、かつ、作業者の個人差に関係なく 一定品質の指紋を検出するために行う効果的な方法を提

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、指紋を含む検 体に光源から光を照射し、得られる指紋像を演算処理し て指紋を検出する光学的指紋検出方法において、予め前 記検体の表面温度を測定して熱画像情報として記憶し、 次に検体に対して指紋成分中に含まれる水分または脂肪 分などの有機物質の量によって吸収特性が変化する領域 の波長の光をある一定時間投射した後この投射光をカッ トし、その時の検体表面の温度を測定して熱画像情報と 文献(2)、(3)に示されるような化学反応を利用し 50 してとらえ、予め測定し記憶しておいた投射光照射前の

熱画像情報と、投射光を照射した後の熱画像情報とを電 気信号に変換し、2次元温度分布の差を演算し、演算し た結果得られる画像を表示することにより指紋隆線の所 在を特定することを特徴とする指紋検出方法である。

[0008]

【作用】前述したように、光学的な指紋検出方法の代表 例であるレーザ法により指紋を検出する技術において は、指紋隆線からの発光を強調するために蛍光性を有す るローダミン系などの色素溶液に接触させたり、指紋成 分中に含まれるアミノ酸に化学薬品を反応させることに 10 より蛍光性を増すなどの処理を行う必要がある。

【0009】本発明は、以上のような操作に代え、予め 検体の表面温度を測定し熱画像情報として記憶し、次に 検体に対して指紋成分中に含まれる水分または脂肪分な どの有機物質の量によって吸収特性が変化する領域の波 長の光をある一定時間投射した後投射光をカットし、そ の時の検体表面の温度を測定し熱画像情報としてとら え、予め測定し記憶しておいた投射光を照射する前の熱 画像情報と投射光を照射した後の熱画像情報とを電気信 潜在指紋を検出するものである。

【0010】従って、従来行われている指紋検出方法の ように検体に直接触れることはなく非接触での検出が可 能であるため、粉末や溶液による検体への汚染や指紋そ のものが流される心配もなく、かつ、作業者自身の個人 差による検出結果のパラツキもなくなる。また、一度に 広範囲を検索することができるため検出にかかる時間が 短縮され作業性が向上する。

[0011]

【実施例】以下、本発明の一実施例における指紋検出方 30 法を添付図面に基づいて説明する。熱画像情報を検出す る手段として、今赤外線カメラを用いた場合を考える。 まず、検体表面の温度分布を測定しその結果得られる熱 画像情報を記憶する。図2は本発明を実施するための装 置の例を示すプロック図である。潜在指紋2を含む検体 表面1をランプ光源5で照射し、赤外線カメラ4により 検体表面1の温度分布を赤外線透過フィルタ3を通して 検出し、その熱画像情報を画像演算装置6を経てメモリ 装置8に記憶する。この記憶された熱画像情報をいまA とする。

【0012】つぎに、指紋成分中に含まれる水分や脂肪 分などの有機物質が吸収する波長の光を照射し、照射後 の検体1の表面の温度分布を測定し、その熱画像情報を 記憶する。近赤外線領域における水の吸収帯は図1に示 すように1. 43μ m、1. 94μ m、 3μ mなどにあ ることは公知の事実である。これらの波長を含む光をラ ンプ光源5から検体表面1に照射すると水分や脂肪分な どの指紋成分が光のエネルギーを吸収し、指紋隆線部分 の温度が検体自身の表面温度よりも高くなる。ランプ光 源5によりある一定時間前記波長を含む光を検体1に照 50

射した後、赤外線カメラ4により検体表面1の温度分布 を赤外線透過フィルタ3を通して検出し、その熱画像情 報をメモリ装置8に記憶する。この記憶された熱画像情 報をいまBとする。ランプ光源5からの光の照射時間は コントローラ7により制御され、検体1の種類や表面状

態、または保存状態等に応じて光の照射時間を変えられ る仕組みになっている。

【0013】熱画像情報AおよびBは、濃淡情報として 数値化されメモリ装置8の中に記憶されている。 画像演 算装置6において、光を照射する前の熱画像情報Aと光 を照射した後の熱画像情報Bの数値データの差を演算 し、等温部分を結ぶと図3に示されるような画像が得ら れる。指紋隆線部分に相当する温度は検体表面の温度に 比べて高いので、図3においては曲線11、12、13 などで囲まれる領域が指紋隆線部分10に相当する。

【0014】図3の中から指紋隆線部分10のみを抽出 する方法は、画像演算装置6によりある閾値を設定し数 値データを二値化することである。二値化することによ り相対的に温度レベルの低い部分、即ち検体表面部分 号に変換し、2次元温度分布の差を演算することにより 20 と、相対的に温度レベルの高い部分、即ち指紋隆線部分 とを分割することが可能である。その結果得られた画像 が図4に示されるものであり、この画像はディスプレイ 9に表示し確認することができる。図4中指紋隆線部分 10は斜線で表され、指紋判別手段として用いられる分 岐点や端点などの特徴点の位置が認識できる。

> 【0015】上述の如く、検体表面の温度分布を測定す ることにより非接触で潜在指紋の所在を明らかにするこ とが可能となる。

[0016]

【発明の効果】本発明方法で指紋検出を行うことによ り、次のような利点を生ずる。

(1) 従来行われている指紋検出方法のように検体に直 接触れることはなく非接触での検出が可能であるため、 粉末や溶液による検体への汚染の心配や指紋そのものが 壊されてしまうことがなくなる。

【0017】(2)作業者自身の個人差による検出され た指紋の品質のパラツキがなくなり、常に安定した検出 を行うことができる。

(3) 一度に広範囲を検索できるため、検出にかかる時 40 間が短縮され作業性が向上する。

なお、本発明は上述の特定の実施例に限定されるもので はなく、本発明の技術的範囲において種々の変形が可能 であることはもちろんである。

【図面の簡単な説明】

【図1】水の分光吸収特性を示すグラフである。

【図2】本発明方法を実施するための実施例装置を示す プロック図である。

【図3】本発明方法において得られる等温度曲線の一例 を示した説明図である。

【図4】本発明方法における一実施例の結果得られる指

(4)

特開平5-168610

5

紋隆線像である。

【符号の説明】

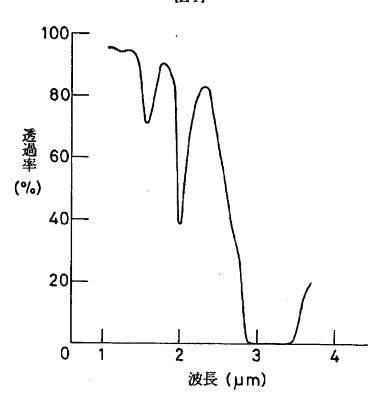
- 1 検体表面
- 2 潜在指紋
- 3 赤外線透過フィルタ
- 4 赤外線カメラ

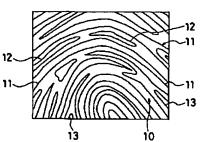
5 ランプ光源

- 6 画像演算装置
- 7 コントローラ
- 8 メモリ装置
- 9 ディスプレイ

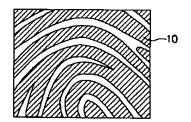
【図1】

[図3]





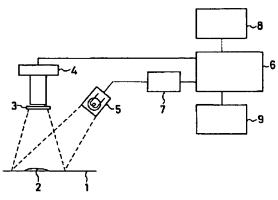
[図4]



(5)

特開平5-168610

【図2】



1--- 検体表面 2--- 潜在指紋 3--- 赤外線透過フィルタ 4--- 赤外線カノラ 5--- ランブ光源 6--- 画像流算装置

7---コントローラ 8---ノモリ装置 9---ディスプレイ